

基于Micromegas的 高分辨缪子成像系统研究

<u>王宇</u>,刘树彬,张志永,封常青,沈仲弢,刘建国,刘昱林 时间: 2021-10-22

中国科大缪子成像研究团队

第十届全国先进气体探测器研讨会・西安





I. 研究背景

- II. 高分辨Micromegas探测器
- Ⅲ. 可扩展读出电子学研究
- IV. 缪子成像样机
- V. 总结

宇宙线缪子的产生



3



宇宙线缪子的性质

中国科学技术大学 University of Science and Technology of China



*G. Bonomi, P. Checchia, M. D'Errico, D. Pagano, and G. Saracino, "Applications of cosmic-ray muons," Progress in Particle and Nuclear Physics, vol. 112, p. 103768

散射成像原理及其应用









(b)



美国Los Alamos国家实验室: 福岛反应堆堆芯成像模拟, 验证了堆芯监测的可行性 (2012, PRL)



DSC公司的缪子成像检测装置

福岛第一核电站的缪子 成检测装置

核安全检测,海关检测,核武器监测等

透射成像原理及其应用









0.9

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

0.9

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

efficiency 0.3 0.2 0.1







特点	缪子成像 ////////////////////////////////////	中子成像	X射线成像	电子成像
高穿透能力			×	×
无电离辐射危害		×	×	×
无放射源需求		×	×	×
三维定位		×		
快速测量	×			

高精度散射成像指标要求

材料区分

区分铅和铀, 需要达到mrad量级角分辨 →1mm 分辨, 需要1米以上间距 →0.1mm分辨, 10cm以上间距

材料类型 平均 原子序	平均	多次散	女射的X _o	不同动量下的缪子散射角(mrad)		
	原子序数	g/cm ²	cm	0.5GeV/c	3GeV/c	20GeV/c
空气(Air)	7.3	36. 7	28000	0. 29	0. 05	0. 01
水 (H ₂ 0)	7.5	36. 1	36. 1	8. 01	1. 31	0. 20
水泥(Crt)	11.1	24. 6	10. 7	14. 7	2.40	0. 36
铝(AI)	13	24. 0	8.9	16. 1	2. 63	0. 39
铁(Fe)	26	13.8	1. 75	36. 4	5.94	0. 89
铅(Pb)	82	6. 40	0. 56	64. 3	10. 5	1. 57
铀(U)	92	6. 10	0. 32	85. 0	13.9	2. 08

不同动量的缪子通过不同材料的散射角分布(材料厚度为3cm)





高精度散射成像指标要求



三维图像重建



核燃料干式贮存桶

10cm



 少学子
 0.2mm

 上游探测器
 0.4mm

 ● 「下游探测器
 0.6mm

 ● 「下游探测器
 0.6mm

对探测器的基本要求:

- 平米量级制作;
- 百微米量级位置分辨;
- 探测效率高;
- 性能稳定性;
- 低成本,便于维护;

微结构气体探测器 是优良选项!

缪子成像系统研究



≻方案

- Micromegas探测器
 - 高位置分辨: 百微米量级
 - 易大面积制作
- 低噪声、高集成度读出电子学系统
 - 精确测量宇宙线信号
 - 实现大量探测器通道读出

≻研究目标

- 多用途缪子成像装置
- µSTC (µ Scattering and Transmission imaging faCility)
- 散射成像: 特殊核材料成像与检测
- 透射成像: 山体和古代遗迹成像





I. 研究背景

II. 高分辨Micromegas探测器

III. 可扩展读出电子学研究

IV. 缪子成像样机

V. 总结





▶采用原创热压接方法:







自主研制整套设备
 固化热压接工艺流程
 具备m²量级探测器制
 作能力

热压接Micromegas探测器

▶结构

- 不锈钢微网
- 热熔胶膜支撑

- 内层二维感应读出
- 条间距400µm



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

热压接Micromegas性能



- 5.9keV X-ray 测试
- 高增益: ~10⁵(Ar+CO₂) •
- 能量分辨:^{~15%}(FWHM)
- 增益非均匀性: 6.3% @ gain =5000

OptimizedMM01

OptimizedMM02

OptimizedMM03 OptimizedMM04

OptimizedMM05

增益曲线

Mesh voltages (V)

探测效率

530 540

Mesh Voltage/V

 10^{5}

gain

 $^{\mathrm{seg}}_{10^4}$

 10^{3}

0.8

Efficiency

0.4

0.2

0 500

510

520

 Δ

ø

- 电子束流测试(5GeV)
- 探测效率: >98%
- 位置分辨: 75μm







X(mm)





I. 研究背景

II. 高分辨Micromegas探测器

Ⅲ. 可扩展读出电子学研究

IV. 缪子成像样机

V. 总结

读出分析



▶高位置分辨所面临挑战

- · 海量读出通道数
- 系统复杂度、功耗、成本增加

➤宇宙线缪子事例特点

- 事例率低、击中位置稀疏
- ▶解决方案:读出通道复用技术

如:

电子学有信号通道为2,4时 可能的探测器击中为2,4,9,10 由连续性可得击中通道为9,10





University of Science and Technology of China

▶电子学通道数2k+1,可解码 $C_{2k+1}^2 + 1$ 个阳极条

▶升序交插编码,构成欧拉回路

行	编码表
1	1 ₁ , 2 ₂ , 3 ₃
2	1 ₄ , 4 ₅ , 2 ₆ , 5 ₇ , 3 ₈ , 4 ₉ , 5 ₁₀
3	$1_{11}, 6_{12}, 2_{13}, 7_{14}, 3_{15}, 6_{16}, 4_{17}, 7_{18}, 5_{19}, 6_{20}, 7_{21}$
К	$1_{c_{2k_{-1}}^{2}+1}, (2k)_{c_{2k_{-1}}^{2}+2}, 2_{c_{2k_{-1}}^{2}+3}, (2k+1)_{c_{2k_{-1}}^{2}+4}, 3_{c_{2k_{-1}}^{2}+5}, (2k)_{c_{2k_{-1}}^{2}+6}, \dots, (2k-1)_{c_{2k_{+1}}^{2}-2}, (2k)_{c_{2k_{+1}}^{2}-1}, (2k+1)_{c_{2k_{+1}}^{2}}$
	$1_{C^2_{2k+1}+1}$

▶升序增加,重复率低,可继承,可扩展▶根据多条击中情况,可去除前几行编码

详见: 祁宾祥,《微结构气体探测器位置编码读出方法研究》博士,中国科学技术大学,2015.





▶哈密顿回路编码方案

- n电子学通道
 - 最小复用间隔为n-4
- 在任意n-5通道范围内, 电子学和探测器通道一一对应
- 最大读出探测器通道数
 - n为奇数: $C_n^2 + 1$ 如: 63路电子学最大可读出1954路探测器
 - n为偶数: $C_n^2 \frac{n-2}{2} + 1$

64路电子学最大可读出1986路探测器

≻方案优势

- 复用间隔最大
- 通道均匀利用
- 任意子回路具有相同性质
- 不损失探测器信息

构造方案详见 王宇,《基于Micromegas的高分辨缪子成像读出电子学研究》博士,中国科学技术大学,2021.

编码电路设计



探测器侧: 512通道

▶哈密顿回路编码方案

- 512路编码为64电子学通道
- •任意59个连续探测器通道内
 - 电子学与探测器通道一一对应

编码电路

• 与直接读出方案等效



电子学侧: 64通道



读出电子学方案



▶通用可扩展的系统架构

- 高集成度前电子学+可扩展后端电子学
- •适应不同体量的成像系统



后端电子学



▶子母板设计

- 前端接口放置于子板,可扩展至不同类型前端
- 多种数据传输接口,适应不同成像场合



前端电子学板





- 动态范围: 0~120fC
- •噪声:小于0.2fC

▶单板256路读出通道

PGD通用电子学 前端读出模块 (FEC V3.0) 中国科学技术大学 核探测与核电子学国家重点实验室

State Key Laboratory of Particle Detection and Electronics University of Sci. & Tech. of China





77





I. 研究背景

II. 高分辨Micromegas探测器

III. 可扩展读出电子学研究

IV. 缪子成像样机

V. 总结

μSTC样机设计





μSTC: μ(muon) Scattering tomography & Transmission imaging faCility

第一代样机: 散射成像



▶散射成像实验样机

- 尺寸: 15cm×15cm×50cm
- 层数: 8层
- 共6144路,编码后1024路读出通道



20cm



编码方案1测试结果





编码方案1测试结果









编码方案1测试结果











▶样品: 钨,尺寸2cm,厚度4cm▶测试时间: 4小时















▶24小时







phi (rad)

面积: 15cm×15cm, 层数: 4层







第二代样机(400mm→600mm)



设计调整















I. 研究背景

II. 高分辨Micromegas探测器

III. 可扩展读出电子学研究

IV. 缪子成像样机

V. 总结







- •完成了缪子散射与透射成像样机建造和实验室验证
- 搭建了散射成像和透射成像两套装置
- ▶下一步计划
 - 大面积缪子成像装置研究
 - 第二代样机搭建和实验开展





感谢向本研究提供资助和支持的国家自然科学基金杰出青年科学基金项目 《核电子学方法研究及应用(No. 12025504)》